

关系: 分辨率是灵敏度的一种反映,一般说仪表的灵敏度高,其分辨率也高 求两信号的互相关函数值,注意标出函数取值范围和取 多个仪表首尾串联,其总灵敏度是各仪表灵敏度的乘积。 平均的数值个数。 平均无故障工作时间 $\frac{1}{n-k}\sum_{i=0}^{n-1-k} f_A(i\Delta t)\Box f_B((i+k)\Delta t),$ 准确度:测量准确值偏离真值的程度;精确度:测量值的分散程度。 $Rxx(k\Delta t) =$ $\sum_{i=-k}^{n-1} f_A(i\Delta t) \Box f_B((i+k)\Delta t),$ 测量不确定度: 用测量平均值的标准偏差来表示, 也可以用标准偏差的倍数 或置信区间的半宽度。 同心圆筒形电容器 测量不确定度的评定方法 **激光扫描与 CCD 的异同:**都适用于软质材料、高温物 位移测量 相同条件下,对被测量X进行n次重复测量,得测量值Xi。 体等外径的检测;区别:激光扫描测长只有一个光电元 εl $\log(D/d)$ 件,需要机械式扫描投影光线; 而 CCD 图像扫描测长 A类标准不确定度 是扫描光电阵列元件的信号输出 电容式物位计 平均值A就是真值Ao的无偏估计 标准偏差的无偏估计: 称为实验标准偏差 $\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(M_i-A_i)}$ 介电常数 $C = \frac{\varepsilon_2 h + \varepsilon_1 (H - h)}{}$ 也称贝塞尔公式 c 1: 真空为1 A类标准不确定度的自由度 n-1 (自由度是标准不确定度的不确定度 log(D/d)ε 2: 油为4.5.水为7 ➡测量数据平均值的标准偏差则为 $\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^i$ 间接检测量Y与互相独立的直接检测量X1,X2,··· 有关系 光电流 <mark>● B 阳极</mark> E反方向的检测和分辨率的提高 $Y = \varphi(X_1, X_2, \dots, X_n)$ P层:A、B两电极、 p N层:C电极 Ι L - x X_1, X_2, \cdots 的标准偏差为 $\sigma_1, \sigma_2 \cdots$,求Y的标准偏差 σ L + x $L(\frac{I_2 - I_1}{I_1 + I_2})$ $\sigma_{Y} = \sqrt{\left(\frac{d\varphi}{dx_{1}}\right)_{0}^{2} \sigma_{1}^{2} + \left(\frac{d\varphi}{dx_{2}}\right)_{0}^{2} \sigma_{2}^{2} + \dots + \left(\frac{d\varphi}{dx_{n}}\right)_{0}^{2} \sigma_{n}^{2}}$ ┸ : 入射光线的重心 红外LED 泰勒级数展开 $Y = Y_0 + (\frac{d\varphi}{dx})_0 x_1 + (\frac{d\varphi}{dx})_0 x_2 + \cdots (\frac{d\varphi}{dx})_0$ 2)PSD三角测量 已知焦距L和基线长D PSD输出漫反射光点的位置d D 当 $Y = a_1 X_1 \pm a_2 X_2 \pm \cdots + a_n X_n + k$ 时,则有 求距离S (S=LD/d) d 为了提高测距精度 $\sigma_{\rm Y}^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$ 应如何设计D? (适当增大D) 抗干扰光措施? (调制解调) PSD 相关函数: $R_{xx}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$ coun 光纤陀螺原理--Sagnac效应 自相关:一个随机过程在相隔 7的两个不同时刻取值的相关程 度;分析传感器输出信号的规律性->信号与噪声的周期性。 CWLD Half-mirror 路径变长 互相关: 两个随机过程在相隔τ的两个不同时刻取值的相关程 (速度变慢) **%** -度;分析传感器输出信号的相似性->移动速度检测 飞越时间长 (毎團) PD $t_{_{CW}} = \frac{\pi D + \frac{D}{2} \omega t_{_{CW}}}{2}$ CW 应变灵敏系数为2.1,电阻为120Ω的应变 $\sqrt{\frac{1}{n}}\sum_{i=1}^{n}(X_i-X_0)^2$ 总体标准偏差:偏离真值的程度 片,在发生应变为150με时,求电阻的变化量。当使用4枚该应变片做悬臂梁的振动检测 CCW 路径变短 时,可获得的最大灵敏度是仅使用1枚时灵敏 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$ 度的多少倍? 实验标准偏差:偏离平均值的程度 光纤环形光路 飞越时间短(毎層) $= \frac{\pi D - \frac{D}{2} \omega t_{CCW}}{1 - \frac{D}{2} \omega t_{CCW}} = \frac{1}{2} \omega t_{CCW}$ $K = \frac{\Delta R}{R} / \frac{\Delta l}{l} = 1 + 2\nu + \frac{\Delta \rho}{\rho} / \varepsilon$ πD ₩ = 0 順时针环路和逆时针环路的 各径长相同 ω≠0,转过一定角度时 到达光电传感器的两束光的相位差: 2.1*150*10^(-6)*120=37.8m Ω 干涉条纹的光强不变化。 测量结果平均值的标准偏差: $\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})$ 使用4枚应变片,并进行合理配置,可以获得1枚时 $\varphi_{\rm S} = \frac{2\pi n^2 LD}{\epsilon} \omega$ 的四倍灵敏度。 $\varphi_{S} = N2\pi \frac{C}{1}(t_{CW} - t_{CCW})$ $\varphi_s = N 2 \Lambda_{\overline{\lambda}}^{(c_{gr} - (c_{gr})} \rightarrow \varphi_s = \underline{C_{\lambda}} - \omega$ 比较输出电压对于应变的灵敏度 配置方法。 $\frac{1}{2} \frac{\Delta R}{E}$ $\frac{1}{4}R$ $=\frac{1}{4}\frac{\Delta R}{1}\frac{E}{R}\frac{\Delta R_1}{R_1}$ $\frac{\Delta R_4}{M}$ $\frac{\Delta R_2}{\Delta R_3} + \frac{\Delta R_3}{\Delta R_3}$ \overline{R}_2 R_4 R_3 液体 ത്ത്ത $e = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R_1} + \frac{\Delta R_3}{R_1} - \frac{\Delta R_4}{R_1} \right) E$ $2r\sin\theta$

比较变极距电容式位移传感器和具有差动结构的电容位移传感器的 测量输入输出特性,简述差动结构具有哪些优势:①变极距电容式位 移传感器:电容极距与电容大小成反比,双曲线关系;②差动电容位 移传感器:差动电容与位移在零点近旁呈线性关系;③差动结构明显 改善了线性灵敏度,另外因静电力、温度变化、电源变化等环境条件 引起的误差也因差动结构的抵消作用而大幅减少;④差动结构具有对 于环境参数的对称结构,同时具有对于被测参数的反对称结构;⑤差 动结构的作用是提高线性灵敏度,消除共模干扰,降低漂移等。

量程=测量上限-测量下限, 灵敏度=ΔY/ΔU

分辨率是仪表输出能响应和分辨的最小输入量。

接受信号与发光信号同步积分结果:*输出直流成分、与发光信号同频率同相成分的大小成比例;*A 不变—>求 sita 角(相位差测量);*主动改变 sita 角—>调出最大直流—>求 A(微弱信号检测)。如何判断 PSD 中有无调制解调:*调制解调的作用是抗干扰光影响;*施加干扰光,观察输出信号是否有变化;*无变化,则说明有调制解调处理在内。如何鉴别增量码盘的转向:•正转时,A 相超前 B 相 1/4 周期;• 反转时,A 相滞后 B 相 1/4 周期;(利用 D 触发器) $y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^{t} x(\tau) \cdot \sin 2\pi f_x \, d\tau$ •A 相上升触发时, B 相为 L,则 Q 为 L ,即止转;•A 相上升触反时, B 相为 H,则 Q 为 H,即反转。

设传感器A和传感器B处所观测到的离散信号序列分别为

 $f_A(i\Delta t), f_B(i\Delta t)$ 其中 $(i = 0,1,2,\dots n-1)$